

# 超大规模集成电路微细加工技术



作者：（日）半导体研究振兴会编；高存贞等译

出版社：北京：国防工业出版社

出版日期：1981.04

总页数：235

说明：登录教客网（<https://www.jiaokey.com/book/detail/10831009.html>）查找全本阅读方式

超大规模集成电路微细加工技术 评论地址：<https://www.jiaokey.com/book/detail/10831009.html>

教客网提供千万本图书阅读地址。

<https://www.jiaokey.com/book/detail/10831009.html>

书名：超大规模集成电路微细加工技术